



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
REITORIA

PORTARIA Nº 761/IFSP, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O **REITOR** DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 5 de abril de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 6 de abril de 2017, seção 2, página 1 e tendo em vista o que consta no Processo nº **23305.010569.2018-91**,

RESOLVE

Art. 1º - **FELIX HILDINGER**, Técnico de Laboratório/Área, matrícula SIAPE nº 1887552; **FERNANDO BARROS RODRIGUES**, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, matrícula SIAPE nº 1913778 e **PAULO ROBERTO GUELF**I, Administrador, matrícula SIAPE nº 1866690; para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, visando à ultimateção dos trabalhos pertinentes ao Processo nº 23305.010569.2018-91. Em atendimento à solicitação feita através do Of. 02/2021 - CPAD de 29/01/2021.

Art. 2º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO ANTONIO MODENA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Eduardo Antonio Modena, Reitor**, em 22 de fevereiro de 2021 as 18:09.

Com fundamentação baseada no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539](#), de 8 de outubro de 2015.



Este documento foi gerado pelo SIPPAG em 22 de fevereiro de 2021 as 16:30. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou [Clique Aqui](#) ou acesse <http://sippag.ifsp.edu.br/valida.php> e forneça os dados abaixo:

Tipo de Documento: Portaria

Código de Validação: 3D34E343257488E83DC64234DD5DD3E5